

2018年度第1回西日本談話会

本年度第1回西日本談話会を下記の内容で開催いたします。今回もさまざまな分野で御活躍中の先生方を講師としてお迎えし、皆様とともに活発な討論の場にしたいと考えておりますので奮ってご参加ください。なお、お手数をお掛けいたしますが、参加ご希望の方は7月20日(金)までに下記の問い合わせ/連絡先へメール等でお知らせいただければ幸いです。

(記)

日時: 2018年 7月 24日 (火) 13:00~17:00

会場: 九州工業大学 (戸畑キャンパス) 附属図書館 4階 AVホール
(最寄り交通機関: JR九州工大前駅下車、南側徒歩12分。)

<http://www.kyutech.ac.jp/information/map/tobata.html#sub2>

参加費: 無 料

講演次第:

13:00~14:15

『高分子電解質修飾シリカ粒子の自己集積課程を利用したコロイド粒子膜の構造制御』
森貞真太郎 先生 (佐賀大学大学院工学系研究科)

14:20~15:35

『英国リーズ大学滞在報告』
尾形公一郎 先生 (大分工業高等専門学校機械工学科)

15:45~17:00

『20世紀のケミカルエンジニアから21世紀のケミカルエンジニアへ』
堀尾正靱 先生 (東京農工大学名誉教授)

懇親会: 17:15~19:30 会場『耕洋』, 会費 ¥5,000 (JR「九州工大前」駅南側徒歩1分)

問い合わせ/連絡先: 〒804-8550 北九州市 戸畑区 仙水町 1-1

九州工業大学大学院工学研究院機械知能工学研究系 梅景俊彦 宛

TEL:093-884-3175, FAX:093-871-8591

E-mail:umekage@mech.kyutech.ac.jp